@ 绘 路 公 報 (B2) 昭58-26376

識別記号

庁内签理番号

2049公告 昭和58年(1983)6月2日

C 08 ·L 83/04 C 08 K 5/54

CAF

7019—4 J 7342—4 J

発明の数 1

(全8頁)

1

図ゴム状に硬化しうるオルガノポリシロキサン組成物

②特

類 昭52-115367

29出

顧 昭52(1977)9月26日

69公

第 昭54-48853

④昭54(1979) 4 月17日

⑫発 明 者 松本 安司

太田市大字牛沢 887 -35

@発明 者 村井 文治郎

太田市飯塚町1317-2

79発 明 者 河村 玲惠子

太田市大字牛沢 887 -35

⑪出 願 人 東芝シリコーン株式会社

東京都港区六本木6丁目2番31号 15

羽代 理 人 弁理士 古谷 夥

の特許節求の范囲

1 (A) 一般式

 $\frac{R_a^1 R_b^2 SiO_{4-(a+b)}}{2}$

(式中、R¹はアルケニル基、R²は脂肪族不飽和結合を含まぬ置換または非置換の1 価炭化水素基、aは1 および2 から選ばれた数、bは0,1 および2 から選ばれた数で、a + b が l,2 および3 から選ばれた数を示す)で表わされ 25 る単位を分子中に少くとも2 個有するオルガノポリシロキサン、100 重量部

(B) 一般式 $R_c^3H_dSiO_4-(c+d)$

(式中、R³は置換または非置換の1 価炭化水 30 素基、 c は 0 , 1、および 2 から選ばれた数、 d は 1 および 2 から選ばれた数で、 c + d が 1, 2 および 3 から選ばれた数を示す) で表わされる単位を有し、かつケイ素原子に結合した水素原子を分子中に少くとも 3 個有するオルガノハ 35 イドロジエンポリシロキサンを(A)のオルガノポリシロキサン中の R¹ 1 個に対してケイ素原子

に結合した水素原子の凸が 0.5 ~ 4.0 個になる ような量

2

(C) ケイ素原子に結合した水素原子を分子中に少なくとも1個と、一般式

 $\equiv S_i - Q^1 - C - O - Q^2 - S_i (OR^4)_3 (式中, Q^1)$

およびQ²は直鎖状または分岐状のアルキレン 基、R⁴は炭素数 L ~ 4 のアルキル基を示す) で表わされる基を分子中に少くとも 1 個有する

10 有機ケイ素化合物、1~10重量部、および

(D) 白金および白金化合物から選ばれた触媒を白金として、(A)のオルガノポリシロキサンに対して1~100mm

から成る、ゴム状に硬化しうるオルガノポリシ ロキサン組成物。

 (A)の R¹ がビニル基である、特許請求の範囲 第1項記域の組成物。

3 (A)のオルガノポリシロキサンが一般式

 $CH_2=CHR_2^4SiO(R_2^2SiO)_nSiR_2^2CH=CH_2$ (式中、 R^2 は前述のとおり、nは $20\sim5.000$ の数を示す)で表わされる、特許許求の範囲第1項記載の組成物。

4 (A)のオルガノポリシロキサンが、一般式 CH₂=CH(CH₃)₂SiO((CH₃)₂SiO)₁Si(CH₆)₂CH = CH₂

(式中、 n は前述のとおり)で表わされる、特許請求の範囲第1項記載の組成物。

5 (B)のオルガノハイドロジェンポリシロキサンが、一般式

R⁵(CI₃)₂SiO((CI₃)HSiO)_p((CI₃)₂SiO(₄Si(CH₃)₂R⁵ (式中、R⁵は水案原子またはメチル基、pは1~100たメしR⁵がメチル基のときpは3~100,qは0~100の数を示す)で表わされる、特許請求の範囲第1項記載の組成物。

35 6 (B)のオルガノハイドロジェンポリシロキサン が、(CH₃)₂HSiO_{1/2}単位とSiO₂単位から成り、 ケイ素原子に結合した水素原子の含有量が0.3~

1.2 重員%である、特許請求の範囲第1項記域の 組成物。

7 さらに無機質充塡剤を添加した、特許請求の 節囲第1項記載の組成物。

発明の詳細な説明

本発明は、比較的低温で硬化し、ブライマーを 使用することなく金属およびプラスチツクなどの 基材に対して強固に接着する、自己接着性シリコ ーンゴム組成物に関する。

基との反応によつて硬化するシリコーンゴムはす でによく知られている。 との種のシリコーンゴム は、耐熱性、電気絶縁性などにすぐれており、ま たシリカなどの充塡剤を配合したものは自己消火 性を有するために、電気・電子部品のポツテイン 15 されることを見出したが、この方法においては、 グ、コイルの含浸などに用いられている。

しかしながら、このようなシリコーンゴムは接 **着性を有しないために、電気・電子部品のポツテ** イングなどに用いた場合、部品とシリコーンゴム の間に生じた間隙から湿気が浸入し、これが原因 20 で部品の腐食や絶縁不良を起こすという欠点があ つた。

そとで、シリコーンゴムを、このような電気・ 電子部品に接着させるために、各種のプライマー が開発されている。しかし、これらのブライマー 25 したときの自己接着性はきわめて優れているもの を用いることは、ブライマーの処理や乾燥に要す る工程が追加されるために、煩雑である。また、 多くのブライマーはトルエン、酢酸エチル、およ び/またはアルコール類のような溶剤を使用する ために、ブラスチツク製部品の表面を痛めたり、 30 塗料を溶かす怖れがあり、またその引火性や毒性 に対する配慮が必要になる。

一方、シリコーンゴムの硬化に際し、その原料 組成物に適当な添加成分を加えることによつて、 シリコーンゴムに自己接着性を付与する試みがな 35 菇およびヒドロシリル基を有する有機ケイ素化合 されてきた。特に、ビニル基含有ポリオルガノシ ロキサンとヒドロシリル基含有ポリオルガノシロ キサンの間の付加反応によつて架橋をもたらし、 硬化を行う、いわゆる付加反応型シリコーンゴム に対して、第三成分として、ケイ案に結合した水 40 **緊原子とトリアルコキシシリルアルキル基を有す** るポリシロキサンを添加するもの(特開昭48-16952号公報)、アクリロキシアルキル基を 有するシランまたはシロキサンと有機過酸化物を

添加するもの(特開昭50-26855号公報)、 ケイ素原子にエポキシ基および/またはエステル 基およびケイ素原子に直結した水素原子を有する ポリシロキサンを添加するもの(特開昭50-39345号公報)があるが、いずれも、電気・ 電子部品に用いる各種の基材に対して充分な自己 接着性を示すには至つていない。

これらの不都合を改善すべく研究を重ねた結果、 本発明者らはさきに、ヒドロシリル基とケイ素原 ヒドロシリル基とケイ素原子に結合したビニル 10 子に結合したアルケニル基との反応によつて硬化 するシリコーンゴム組成物に、第三成分としてす キシラン基を有する不飽和炭化水素化合物を添加 することにより、比較的低温、短時間の加熱によ つて、金属、ブラスチツクへの自己接着性が付与 オキシラン化合物のオルガノポリシロキサンとの 相溶性が悪くて透明な組成物が得られないことや、 自己消火性がかえつて低下することなどの欠点が あつた。そこでさらに研究を進め、第三成分とし てオキシラン基、トリアルコキシシリル基、およ びヒドロシリル基を有するオルガノポリシロキサ ンを添加することによつてこれらの欠点を改良し、 さきに提案をなした(特願昭51-107459 号明細魯参照)。この方法では、100℃に加熱 の、70℃での低温加熱では満足すべき自己接着 性が得られず、そのために基材や部品の材料が 100℃に耐える必要があるという制約があつた。 そこで、本発明者らはさらに研究を重ねた結果、 第三成分として、一般式

≡Si-Q¹-C-O-Q²-Si(OR¹)₃ (式中、Q¹,

Q²は直鎖状又は分岐状のアルキレン基、R⁴は炭 素数1~4のアルキル基を示す。)で表わされる 物を添加することにより、70℃での低温加熱で も十分な自己接着性を有するオルガノポリシロキ サン組成物を得ることを見出して、本発明をなす に至つた。

すなわち本発明は、

(A) 一般式 $R_a^1 R_b^2 SiO_4 - (a+b)$

(式中、R1はアルケニル基、R2は脂肪族不 飽和結合を含まぬ置換または非置換の1価炭化

水桑基、aは1および2から選ばれた数、bは 0 , 1 および 2 から過ばれた数で、 a + b が 1, 2 および3から選ばれた数を示す)で表わされ る単位を分子中に少くとも 2 個有するオルガノ ポリシロキサン、100重量部

$R_c^8H_dSiO_4-(c+d)$ (B) 一般式 2

(式中、R3は置換または非置換の1 価炭化水 家基、cは0,1、および2から選ばれた数、 dは1および2から選ばれた数で、c+dが1,10 2および3から選ばれた数を示す)で表わされ る単位を有し、かつケイ素原子に結合した水素 原子を分子中に少くとも3個有するオルガノハ イドロジエンポリシロキサンを(A)のオルガノポ リシロキサン中のR¹ 1 個に対してケイ素原子 15 に結合した水素原子の量が0.5~4.0個になる

- (C) ケイ
 京原子
 に
 枯合した
 水素原子
 を
 分子中
 に
 少 なくとも1個と、一般式

 Q^1 , Q^2 は直鎖状または分岐状のアルキレン基、 R4は炭素数1~4のアルキル基を示す)で表わ される基を分子中に少くとも1個有する有機ケ イ素化合物、1~10重量部、および

(D) 白金および白金化合物から選ばれた触媒を白 金として、A)のオルガノポリシロキサンに対し T1~100pm

から成る、ゴム状に硬化しうるオルガノポリシ ロキサン組成物に関する。

本発明に用いられる(A)のオルガノポリシロキサ ンは、ケイ素原子に直結せるアルケニル基を1分 子中に少くとも2個有するもので、直鎖状でも分 岐状でもよく、またこれらの混合物でもよい。前 記一般式におけるRiとしては、ビニル基、アリル 35 び環状のいずれであつてもよく、またこれらの混 基、1ーブテニル基、1-ヘキセニル基などが例 示されるが、合成のしやすさからビニル基が最も 有利である。R² および他のシロキサン単位のケイ 案原子に結合した有機基としては、メチル基、エ チル基、ブロピル基、ブチル基、ヘキシル基、ド 40 デシル基などのアルキル基、フエニル基のような アリール基、スチレニル基、αーメチルスチレニ ル基のようなアラルキル基が例示され、さらに、

クロロメチル基、3,3,3-トリフルオロブロ ピル基などの置換炭化水素基も例として挙げられ る。これらのうち、合成のしやすさ、硬化後の良 好な物理的性質を保つのに必要なオルガノポリシ ロキサンの重合度をもちながら硬化前の低い粘度 を保持する点から、メチル基が最も好ましい。上記の RaRaSiO4-(a+b) 単位(式中、R1,R2,a

6

およびbは前述のとおり)で表わされる単位は、 オルガノシロキサンの分子鎖の末端、途中のいず れに存在しても、またその双方に存在してもよい が、硬化後の組成物にすぐれた機械的性質を与え るためには、少くとも末端に存在することが好ま しい。また、組成物を注型、ポツテイング、被覆、 含浸などに用いるのに好ましい性質、特に硬化前 の適度の流れ性と硬化後のすぐれた物理的性質を 得るために、25℃における粘度が50~ 100,000cp、特に100~10,000cpの **節囲であることが好ましい。粘度がこれ未満だと、** \equiv Si $-Q^1-C-O-Q^2-Si(OR^4)_s$ (式中、 20 硬化後に十分な伸びや弾性が得られず、粘度がと れを越えると注型やポツテイングその他の作業に おける作業性が著しく阻害されるからである。た だし、室温で硬化する接着剤として用いる場合は、 10,000 cp以上の高粘度のものを用いても、 25 なんら問題ない。

> 本発明に用いられる(B)成分のオルガノハイドロ ジエンポリシロキサンは、架橋により組成物を網 状化するために、ケイ素原子に結合した水素原子 を少くとも3個有することが必要である。 配 なら 30 びにその他のシロキシ単位のケイ案原子に結合し た有機基としては、前述の(A)成分におけるR2と同 様なものが例示されるが、合成の容易さから、メ チル基が最も好ましい。かゝるオルガノハイドロ ジェンポリシロキサンは、直鎖状、分岐状、およ 合物でもよいが、特に、次の(1)~(3)に示すような 節囲の直鎖状および分岐状のものが、硬化後の組 成物に良好な物理的性質を与えるうえで好ましい。 (1) (CH₃)₂HSiO₁/単位とSiO₂単位から成り、 ケイ素原子に結合した水素原子の含有量が0.3 ~1.2重畳第の範囲である分岐状すルガノハイ ドロジェンポリシロキサン

(2) 一般式

$$\begin{array}{c} CH_{3} \\ CH_{4} \\ CH_{3} \\ CH_{4} \\ CH_{5} \\ CH_{5$$

(たゞしpは3~100、qは0~100の 数を示す)で表わされ、ケイ素原子に結合した 水器原子の含有量が 0.5~1.6 重畳 男の範囲で ある直鎖状オルガノハイドロジェンポリシロキ サン、

(3) 一般式

$$\begin{array}{c} CH_{3} \\ H-SiO \\ CH_{3} \\ CH_{3} \\ \end{array} \begin{array}{c} CH_{3} \\ I \\ SiO \\ SiO \\ CH_{3} \\ \end{array} \begin{array}{c} CH_{5} \\ I \\ Si-O \\ Si-O \\ CH_{3} \\ \end{array} \begin{array}{c} CH_{5} \\ I \\ I \\ CH_{3} \\ \end{array}$$

(たゞしpは1~100、qは0~100の 数を示す)で表わされ、ケイ素原子に結合した 水梁原子の含有量が0.5~1.6 重量多の範囲で ある直鎖状オルガノハイドロジェンポリシロキ 20 サン。

これらのうち、合成のしやすさでは(2)が最も好 ましく、硬化後の組成物に促れた機械的性質を与 える点では(1)が最も好ましく、(3)がこれに次ぐ。

個に対し、(B)成分中のケイ素原子に結合した水素 原子が0.5~4.0個、好ましくは1.0個~3.0個 となるような畳が良い。これよりも水案原子が少 なすぎると組成物の硬化が十分に進行せず、硬化 後の組成物の硬さが低くなるし、多すぎると硬化 30 しくは4~10個のものが用いられる。 後の組成物の物理的性質と耐熱性が低下するから

本発明に用いられる(C)の有機ケイ素化合物は、 本発明のオルガノポリシロキサン組成物を自己接 **趙性にする、本発明の必須成分である。これはケ 35 である。** イ家原子に結合した水楽原子を分子中に少くとも 1個有するとともに、さらに、一般式 三Si -Q¹-C-O-Q²-Si(OR⁴)。(式中、

Q¹,Q²およびR⁴は前述のとおり)で表わされ 40 る基を分子中に少くとも1個有するもので、通常、 シラン酸導体またはポリシロキサン誘導体である が、合成のしやすさからは、Si-H結合と

シロモサン単位に含まれるポリシロキサン骨格を もつものであることが好ましい。Q¹は合成の容 易さと耐加水分解性から、炭素原子数2個または それ以上の炭素鎖から成る炭化水業基、特に一般 式ーCH₂CHー(式中、R⁶は水索原子またはメ R6

チル基から選ばれる1価の基を示す)で表わされ 10 るものが好ましい。またQ2は耐加水分解性から、 炭素原子数 3 個またはそれ以上の炭素鎖から成る 炭化水素基、特にプロピレン基が好ましい。 R⁴ はメチル益、エチル基、ブロピル基、イソブロピ ル基、およびブチル基が例示される、炭素数1~ 15 4のアルキル基を示すが、良好な接着性を与える 点では、メチル基およびエチル基が好ましい。こ のような側鎖を含むシロキサン単位は、分子中の 一部 Si-H 結合にアクリル酸またはメタクリル 酸のトリアルコキシシリルプロピルエステルを付 加せしめるなどの方法で合成することができる。 このような有機ケイ素化合物のシロキサン骨格は、 **毀状でも鎖状でもよく、あるいは両者の混合物で** もよいが、合成の容易さから、環状ポリシロキサ ン骨格をもつものが最も好ましい。環状の場合、 (B)成分の使用量は、(A)成分中のアルケニル基1 25 合成の容易さから、シロキサン環を形成するケイ 素原子の数は3~6個、好ましくは4個のものが 用いられる。鎖状の場合分子量が大きいと粘度が 髙くなつて合成や取扱に不便になるので、シロキ サン鎖を形成するケイ素原子は2~20個、好ま

> (C)成分の使用量は、(A)成分100重量部あたり 1~10重量部の範囲である。1重量部未満では 十分な接着力が得られず、10重量部を越えると、 硬化して得られる弾性体の機械的性質が劣るから

> 本発明で用いられるDD成分の白金および白金化 合物から選ばれる触媒は、AR成分のアルケニル基 と(B)成分のヒドロシリル基との間の付加反応を促 進するもので、白金の単体、塩化白金酸、白金ー **オレフイン錯体、白金ーアルコール錯体、白金配** 位化合物などが例示される。(D)成分の使用量は、 (A)成分に対し、白金原子の<u>日で1~100</u>mの節 囲である。1pm未満では効果がなく、100pmを 越えても特に硬化速度の向上などが期待できない。

本発明の組成物には、必要に応じて無機質充填 剤を添加することにより、その用途に適した流れ 性、硬化後の硬さ、引張強さ、伸び、モジユラス などを与えることができる。無機質充塡剤として は、煙霧質シリカ、シリカエアロゲル、沈澱シリ 5 カ、粉砕シリカ、けいそう土、酸化鉄、酸化亜鉛、 酸化チタン、炭酸カルシウム、炭酸マグネシウム、 炭酸亜鉛、カーボンブラツクなどが例示される。 とれら充塡剤の使用<u>日</u>は、本発明の目的を損わな いかぎり任意とされる。

本発明の組成物は、70℃という低い温度の加 熱でも、金属やブラスチツクに対して優れた接着 力を有する。これは、(C)成分の、エステル結合お よびその両側の炭素原子鎖を介してケイ緊原子に 結合したトリアルコキシシリル基のかわりに、① 15 かいるエステル結合を有せず、単に炭素原子鎖を 介してケイ素原子に結合したトリアルコモシシリ ル葢を有するもの、②炭素原子鎖ないし酸素原子 を含む炭素原子鎖を介してケイ素原子に結合した ①の場合は接着力が十分でなく、②の場合は、 100℃以上の加熱で優秀な接着力を発揮するに もかゝわらず、70~80℃の加熱では接着力が 得られないのに対し、本発明の組成物は70~ 80℃の加熱でも良好な接層力を示す。

本発明の組成物は、電気・電子部品のポツティ

ング、コイルの含長などに用いられ、特に函体と して耐熱性の低いプラスチツクが用いられている 場合や、他に耐熱性の低い物質が組み込まれてい る場合に有用である。

10

以下、本発明を実施例によつて説明する。実施 例において、部はすべて重量部を表わす。 実施例 1

25℃における粘度3,200 cSt の両末端ジメ チルビニルシリル基閉塞のジメチルポリシロキサ 10 ン100部、25℃における粘度15cStの両末 端トリメチルシリル基閉塞のメチルハイドロジェ ンポリシロキサン 2部、粒径 2μの石英粉末 50 部、酸化チタン 2部、1,3,5,7ーテトラメ チルー1,3,5,7ーテトラビニルシクロテト ラシロキサン0.2部、および塩化白金酸のイソブ ロピルアルコール溶液、白金として 0.0 5部を均 一に混合、分散せしめてベース組成物1を調製し た。このベース組成物100部に、下記の有機ケ イ案化合物A~Dを第1表に示される曼添加して エポキシ基を有するものと比較すると明瞭である。20 均一に混合して、本発明の組成物 1 1 および比較 例組成物12~14を調製した。これらの組成物 をアルミニウム板に塗布し、(a)150℃で1時間、 (b)100℃で1時間、および(C)70℃で8時間の 3つの条件でそれぞれ加熱し、硬化せしめた。各 25 種硬化条件における接着性は第1表のとおりであ つた。

11

			本発明例	引 比 較 例			
			組成物11	組成物12	組成物13	組成物14	組成物15
有機ケイ案化合物		種 類	A	В	С	D ,	_
		量(部)	3	3	3	3	
接	硬化多	条件 (a)	0	0	0	0	××
着	"	(ь)	0	×	×	0	××
性	<u>"</u>	(c)	0	×	×	×	××

(注) ○印:接着性良(はがれない)

×印: " 不良(容易にはがれる)

××的: " 〃(接着しない)

また組成物11について、厚さ250のエポキシ 樹脂板とアルミニウム板の間に流し込んで、70℃ 40 ン100部、粒径5μの石英粉末150部、酸化 で 8時間の加熱で硬化せしめたものの剪断接着力 は 1 1.4 kg/cd、凝集破壊率は 1 0 0 %であつた。 庚施例 2

25℃における粘度550 cSt の両末端ジメ

チルビニルシリル基閉塞のジメチルポリシロキサ 鉄4部、白金として農废2%の塩化白金酸オクテ ン錯体 0.02 部、 $(CH_3)_2$ HS iO_1 2 単位と SiO_2 単位から成り、ケイ索原子に結合した水索原子を 0.8 重量%含有するオルガノハイドロジェンポリ

シロキサン(25℃における粘度20 cSt)3部 を均一に混合してベース組成物を得た。このベー ス組成物100部に、実施例1に用いられた有機 ケイ案化合物Aおよび下記の有機ケイ素化合物E, Fを第2表に示される量添加して均一に混合し、 本発明の組成物21,22および比較例組成物 23を調製した。 これらの組成物を 50mm×25mm* *× 2 xxxのフェノール樹脂の 2 枚の板の間に流し込 んだのち、90℃で2時間加熱することによつて 硬化せしめ、剪断接溜力を測定したところ、第2 表で示すような結果を得た。また、これらの組成 物を厚さ2㎞のシート状に100℃で成形、硬化 せしめた硬化物の物理的性質を、JIS K6301 によつて測定して、第2表に併記した。

14

なお、組成物22について、硬化条件を10℃、20 から引き剝がされてしまつた。 6時間として剪断接着力および凝集破壊率を調べ*

*たとき、それぞれ12.7kg/cmおよび100%を 示した。組成物23について同様の硬化条件で接 **殆を試みたが、硬化した組成物は手で容易に基材**

		本発明例		比較例
		組成物21	組成物 2 2	組成物23
大学 とくさい 今年	種類	A	E	F
有機ケイ柔化合物	且(部)	2.5	3	4
剪断接着力、 kg	/ cuit	1 7.8	1 5.0	5. 2
硬染破線率 % 硬 さ (JIS) 引張強さ、 kg/cml		100	100	80
		68 ·	6 5	50
		3 6	3 0	1 4

庚施例 3

E

チルビニルシリル基閉塞のジメチルポリシロキサ ン 9 0 部、 (CH_s)₃ SiO₁ 単位 4 3 モル %、SiO₂ 単位50モルあおよび(CH2=CH)(CH3) SiO単 位7モル多から成るオルガノポリシロキサン5部、 25℃における粘度50,000 cStの両末端ジメ 40 チルビニルシリル基閉塞のジメチルポリシロキ サ ン5部、煙器質シリカ1.5部、酸化チタン2.5部、 粒径5 μの粉砕シリカ4 0部、白金として撥度1 男の塩化白金酸の2-エチルヘキサノール溶液0.2

部を均一に混合して、ベース組成物を得た。との 25℃における粘度5,000cStの両末端ジメ 35 ベース組成物100部に、第3表に示される畳の、 実施例1で用いられた有機ケイ案化合物A又は下 記に示す有機ケイ素化合物G、ならびに両末端ト リメチルシリル基閉塞の25℃における粘度20 cStのメチルハイドロジエンポリシロキサン 2部 を添加して均一に混合し、組成物31および32 を調製した。各種被潛体に対し、80℃で4時間 加熱することによって接着を行つて剪断接着力を 測定した結果を、第3表に示す。なお、凝集破壊 率はいずれの場合も100%であつた。

16

 CH_3 $(CH_3O)_3Si(CH_2)_3OC-CH-CH_2(CH_3)_2SiO((CH_3)HSiO)_2Si(CH_3)_2H$ O

第 3 表

		剪断接着力、kg/cmi		
		組成物31	組成物32	
有機ケイ素化合物	種 類	A	G	
有数フィ系化音報	母(部)	3	3	
アルミニウム		1 6. 4	1 4.8	
ステンレス		1 4. 2	1 3.8	
エポキシ樹脂		1 2.1	1 2.5	
ポリエステル樹脂		1 3. 2	1 3.0	
フェノール樹脂		1 4.5	1 3.8	
ポリブチレンテレニ	フタレート	1 2.0	1 2.2	
メラミン樹脂		1 1.8	1 2.0	
ポリ塩化ビニル(砂	更質)	1 2.4	1 2.0	

実施例 4

G

20 **(**第4表に示されたビニル基含有オルガノポリシロ キサンを用いて、ベース組成物 2~4を調製した。

実施例2で用いられた両末端ジメチルビニルシ リル基閉塞のジメチルポリシロキサンのかわりに、*

第 4 表

ベース組成物	ピニル甚含有すルガノポリシロキサン						
	両 末 端	シロキサン組成(モル%)	粘 废 (25℃) cSt	母(部)			
2	トリメチルシリル基	メチルビニルシロキサン 6	2,5 0 0	100			
		ジメチルシロキサン 94					
3	ジメチルビニルシリル基	ジフェニルシロキサン 5	3,500	100			
-		ジメチルシロキサン 95					
4	ジメチルビニルシリル基	3,3,3ートリフルオロ 8 プロピルメチルシロキサ ン	2,800	100			
		ジメチルシロキサン 92					

とれらのベース組成物のおのおの100部に、 厚さ2㎜の2枚の 実施例1で用いられた有機ケイ素化合物Aを3部 90℃で3時間が 添加して均一に混合して得た組成物を、それぞれ 40 接着性を示した。

厚さ 2 mmの 2 枚のアルミニウム板の間に流し込み、 90℃で 3 時間加熱したところ、いずれも良好な 0 接替性を示した。